



Laboratorio Nacional
de Fusión

Ciemat

**DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS
PARA LA FUSIÓN**

Código: PT-DTF-INF CCAE

Edición: 1

Fecha: 24 Mayo 2019

SERVICIOS CONCEDIDOS

ENERO 2018-ABRIL 2019

ICTS LNF

ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:
María González Viada	Fernando Sánchez Sanz	Rafael Vila Vazquez

		Código: PT-DTF-INF CCAE
		Edición: 1
Fecha: 24 Mayo 2019		
DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA FUSIÓN		

Relación de ficheros correspondientes a las peticiones de tiempo de utilización del equipamiento de la **División de Tecnologías de Fusión** y sus correspondientes evaluaciones en el periodo **ENERO 2018-ABRIL 2019**.

1) Relativas al equipo de análisis elemental HIDDEN SIMS Workstation

<i>Petición</i>	<i>Evaluación correspondiente</i>
sf 2018-06-02_MGV_SIMS	res_sf 2018-06-02_MGV_SIMS
sf_2018_Eurofer coating_SIMS	res_sf_2018_Eurofer coating_SIMS
sf_2018_Eurofer corrosion_SIMS	res_sf_2018_Eurofer corrosion_SIMS
sf_2018_FeCr campo B_SIMS	res_sf_2018_FeCr campo B_SIMS
sf_2018_SiC coating UPM_SIMS	res_sf_2018_SiC coating UPM_SIMS
sf 2019-04_ADevitre_SIMS	res_sf 2019-04_ADevitre_SIMS
sf_2019_Eurofer coating_SIMS	res_sf_2019_Eurofer coating_SIMS
sf_2019_Eurofer corrosion_SIMS	res_sf_2019_Eurofer corrosion_SIMS

2) Relativas al equipo de análisis de la microestructura FESEM-FIB Zeiss Auriga Compact

<i>Petición</i>	<i>Evaluación correspondiente</i>
sf 2018-03-12_CCBarríos	res_sf 2018-03-12_CCBarríos
sf 2018-04-25_MGV_SEM	res_sf 2018-04-25_MGV_SEM
sf 2018-05-03_MGV_SEM	res_sf 2018-05-03_MGV_SEM
sf 2018-06-02_MGV_SEM	res_sf 2018-06-02_MGV_SEM
sf 2018-11_MGV_SEM	res_sf 2018-11_MGV_SEM
sf_2018_advanced steels UC3M_FIB	res_sf_2018_advanced steels UC3M_FIB
sf_2018_Discos CLIC_SEM	res_sf_2018_Discos CLIC_SEM
sf_2018_Eurofer coating_SEM	res_sf_2018_Eurofer coating_SEM

		Código: PT-DTF-INF CCAE
		Edición: 1
Fecha: 24 Mayo 2019		
DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA FUSIÓN		

sf_2018_Eurofer corrosion	res_sf_2018_Eurofer corrosion
sf_2018_FeCr campo B_FIB	res_sf_2018_FeCr campo B_FIB
sf_2018_IREMEV_FIB	res_sf_2018_IREMEV_FIB
sf_2018_SiC coating UPM_SEM	res_sf_2018_SiC coating UPM_SEM
sf_2019_IREMEV_FIB	res_sf_2019_IREMEV_FIB
sf_2019_Discos CLIC_SEM	res_sf_2019_Discos CLIC_SEM
sf_2019_Eurofer coating_SEM	res_sf_2019_Eurofer coating_SEM

3) Relativas a las técnicas de medida de propiedades dieléctricas

<i>Petición</i>	<i>Evaluación correspondiente</i>
sf 2018-01-15_DC_Dielectricas	res_sf 2018-01-15_DC_Dielectricas

4) Relativas al equipo de observación óptica confocal

<i>Petición</i>	<i>Evaluación correspondiente</i>
sf_2018_Discos CLIC_Confocal	res_sf_2018_Discos CLIC_Confocal

5) Relativas a la instrumentación para modificación de superficies con irradiación ionizante: Acelerador Van der Graaff

<i>Petición</i>	<i>Evaluación correspondiente</i>
sf_2018-01_morono_VDG	res_sf_2018-01_morono_VDG
sf_2018-02_garciacortes_VDG	res_sf_2018-02_garciacortes_VDG

		Código: PT-DTF-INF CCAE
		Edición: 1
Fecha: 24 Mayo 2019		
DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA FUSIÓN		

sf_2018-03_mferre_VDG	res_sf_2018-03_mferre_VDG
sf_2019-01_morono_VDG	res_sf_2019-01_morono_VDG
sf_2019-02_thernandez_VDG	res_sf_2019-02_thernandez_VDG
sf_2019-03_mferre_VDG	res_sf_2019-03_mferre_VDG

6) Relativas a la instrumentación para modificación de superficies mediante implantación de iones

<i>Petición</i>	<i>Evaluación correspondiente</i>
sf_2018-01_ARivera_ION	res_sf2018-01_ARivera_ION
sf2019-01_mroldan_ION	res_sf2019-01_mroldan_ION